



ELSEVIER

Journal of Alloys and Compounds 223 (1995) 289

Journal of
ALLOYS
AND COMPOUNDS

Author Index of Volume 223

- Adachi, G., 122
Afanas'ieva, I.N., 151
Ando, H., 139
Andreica, D., 70, 147
Arnaudov, M.G., 118
Au, M., 1
- Bendeliani, N.A., 74
Benedict, U., 216
Böhm, H., 142
Borodi, G., 56
Boukhari, A., 13
Brec, R., 130
Brooks, M.S.S., 204
Burda, I., 70, 147
Buschow, K.H.J., 127
- Caciuc, V., 70
Castanet, R., 97
Chandra Shekar, N.V., 49
Cheng, D., 45
Cheng, Y.-T., 6
Choppin, G.R., 174
Ciurchea, D., 56
Crisan, V., 70, 147
Cristea, S., 70, 147
- Darabont, Al., 56
De Biasi, R.S., 115
De Ridder, D.J.A., 280
Deying, S., 77
Dyuzheva, T.I., 74
Dzhavadov, L.N., 74
- Edelstein, N.M., 197
ElMaadi, A., 13
Eriksson, O., 204
Evain, M., 130
- Fang, S., 111
Fujitani, S., 60
Fujiwara, M., 139
Fukuda, K., 39
Fulin, Z., 45
- Genshi, W., 77
Giurgiu, L.V., 56
Govinda Rajan, K., 49
Gressier, P., 130
Grillo, M.L.N., 115
Gschneidner, Jr., K.A., 165
Guanghui, R., 45
- Hadjipanayis, G.C., 18
Haire, R.G., 185
Holt, E.M., 13
Holzapfel, W.B., 170
Hou, W., L7
- Ilonca, Gh., 56
Imoto, T., 60
Ionov, A.M., 91
Jingmei, L., 45
Johansson, B., 204, 211
- Kahlenberg, V., 142
Kaindl, G., 265
Kalvius, G.M., 242
Kamenskaya, A.N., 160
Kanehisa, O., 154
Kasuya, T., 251
Katsura, M., 39
Khlybov, E.P., 151
Kim, S.-R., 22
Klamut, P.W., 151
Kolobyanina, T.N., 74
Kulyukhin, S.A., 160
Kuz'micheva, G.M., 151
- Lbibb, R., 97
Lee, J.-Y., 22
Lee, K.-Y., 22
Li, R., 53
Li, Y., 6
Liang, G., 111
Liu, X., L7
Lu, B., 53
- Malaman, B., 101
Matsumoto, H., L1
- Matsumura, Y., 139
Mattenberger, K., 226
Mauricot, R., 130
Mikheev, N.B., 160
Milanova, M.M., 118
Miyamura, H., 139
Mulder, F.M., 127
Murthy, A.S., 18
Mydlarz, T., 151
- Nikiforova, T.V., 91
Nikolaev, N.A., 74
Nishimura, K., 60
Nitsche, H., 274
- Palewski, T., 151
Panwen, S., 77
Peterson, J.R., 180
Pop, A.V., 56
Pop, V., 56
Popescu, V., 70, 147
Pourarian, F., 1
- Ressouche, E., 101
Rogez, J., 97
Rumer, I.A., 160
- Sahu, P.Ch., 49
Sakaguchi, H., 122
Salgado, A.N., 115
Sandrock, G., 32
Sankar, S.G., 1
Satoh, K., 60
Serizawa, H., 39
Shaltiel, D., 81
Shiiki, M., 154
Shleifman, D.E., 81
Simizu, S., 1
Simon, A., 65
Ślebarski, A., 87
Snyder, G.J., 65
Souma, Y., 139
Steinberger, I.T., 81
- Stetson, N.T., L4
Su, W., L7
Subramanian, N., 49
Suda, S., 28, 32
Suski, W., 237
Suzuki, T., 154
- Talik, E., 87
Tanaka, H., 139
Thiel, R.C., 127
Todorovsky, D.S., 118
Tsujiimoto, T., 122
- Uenae, K., 154
- Venturini, G., 101
Vernes, A., 70, 147
Vogt, O., 226
Volkov, V.T., 91
- Wang, E., 111
Wang, Y.Z., 18
Warchulska, J., 151
Weihua, T., 45
Welter, R., 101
- Xiangrong, C., 45
Xiong, C., 53
Xueping, G., 77
- Yan, D.-Y., 28, 32
Yang, L., 53
Yonesaki, T., 60
Yonezu, I., 60
Yousuf, M., 49
Yuling, Z., 45
Yunshi, Z., 77
Yvon, K., L4
- Zhang, L., 1
Zhang, Y.J., 18
Zhao, X., L7
Zhu, H., 53